



フジフィルム社製 光源装置 : LL-4450 プロセッサー : VP-4450HD 光源装置 : XL-4450
オリンパス社製 高周波焼灼電源装置 : ESG-100
フジフィルム社製 内視鏡用炭酸ガス送気装置 : GW-100



オリンパス社製 ビデオシステムセンター : CV-1500、CV-290
高周波焼灼電源装置 : ESG-100
内視鏡用送水ポンプ : OFP-2
内視鏡用炭酸ガス送気装置 : UCR



オリンパス社製 内視鏡洗浄消毒装置：OER-5



オリンパス社製 内視鏡洗浄消毒装置：OER-3